

به نام خدا

فیزیک الکترونیک الکتروستاتیک پیوندهای pn

ارائه دهنده: حسین کرمی طاهری

300mm and 450mm Si Wafers

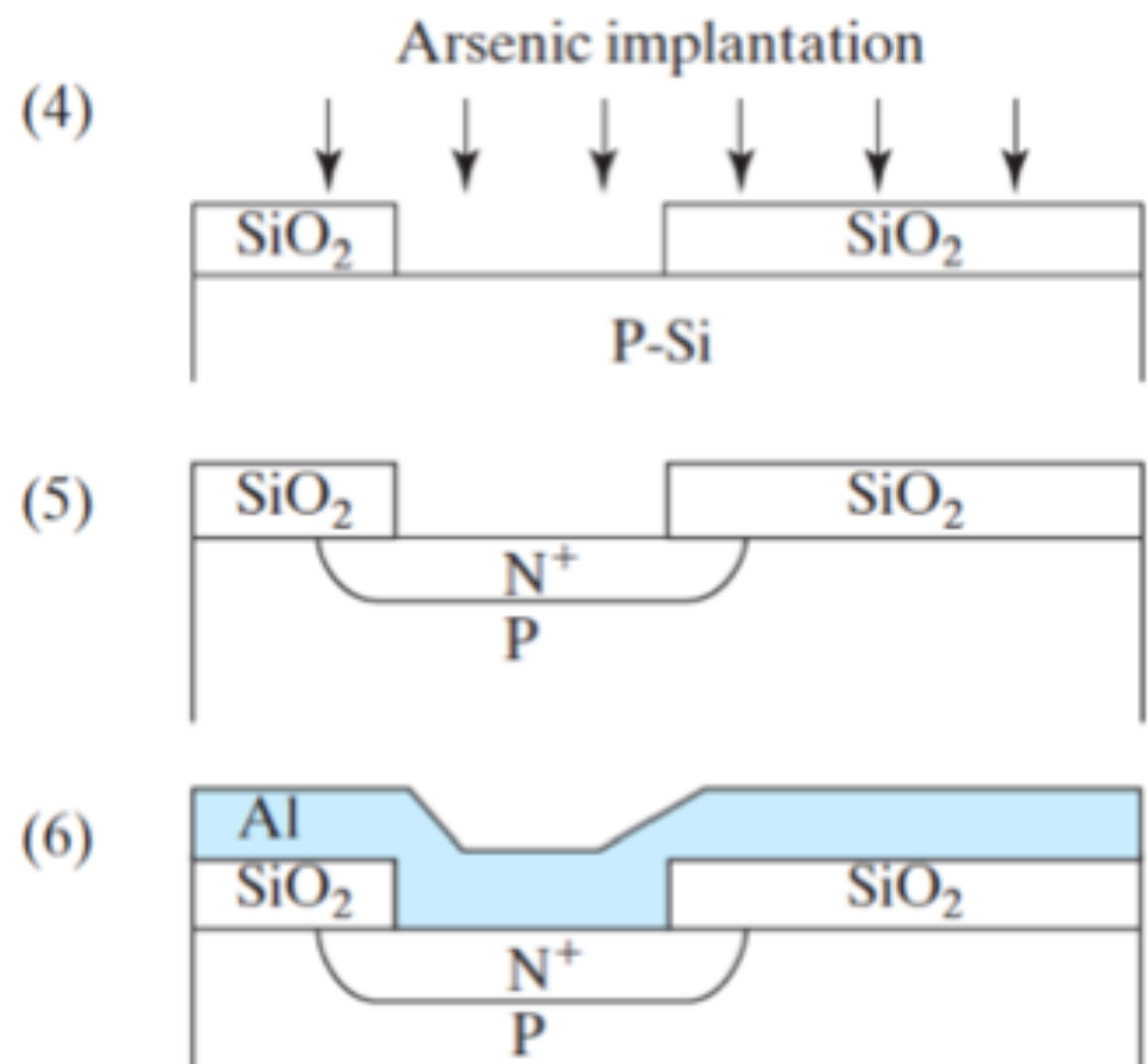
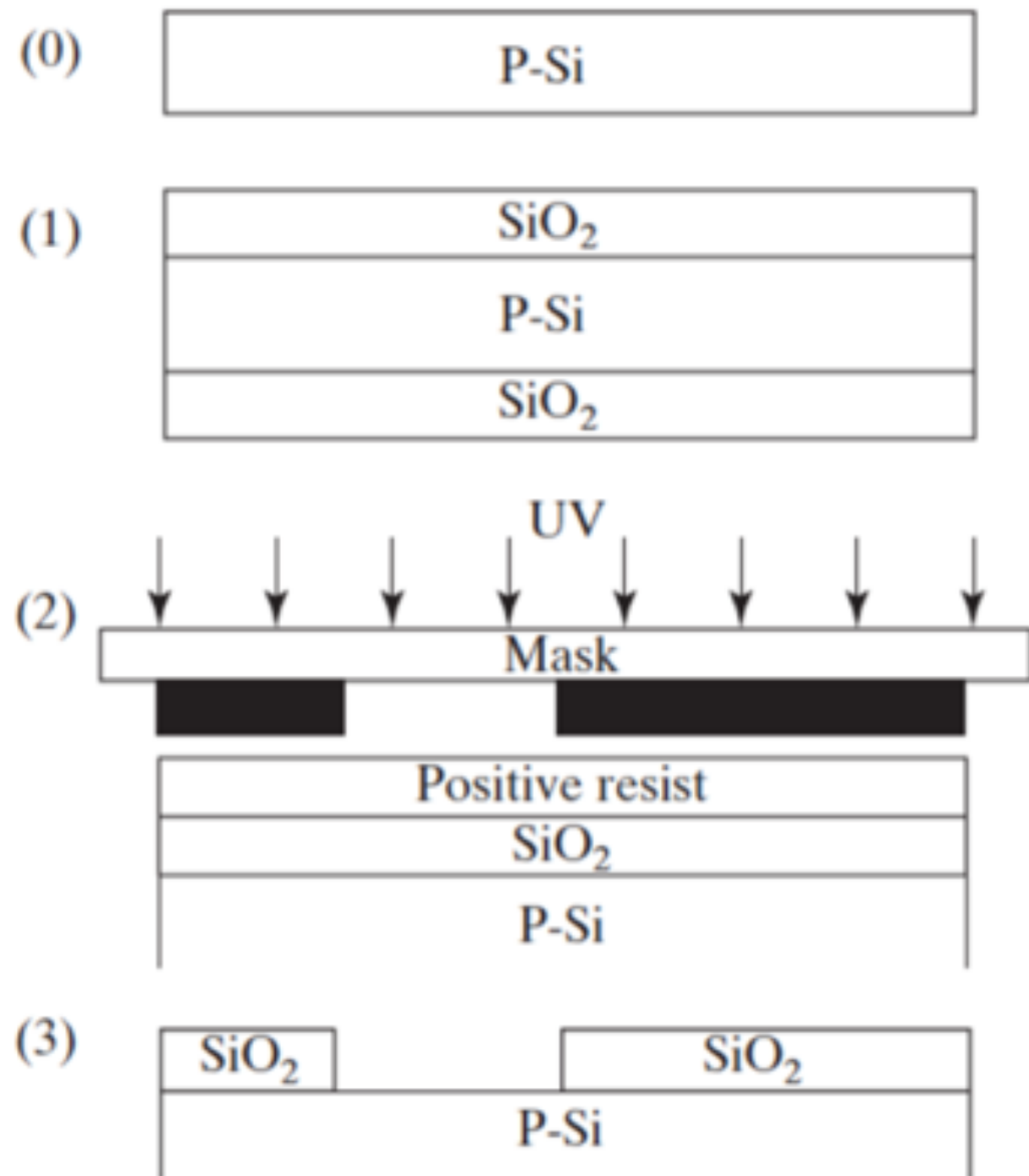
ویفرهای نیمه هادی



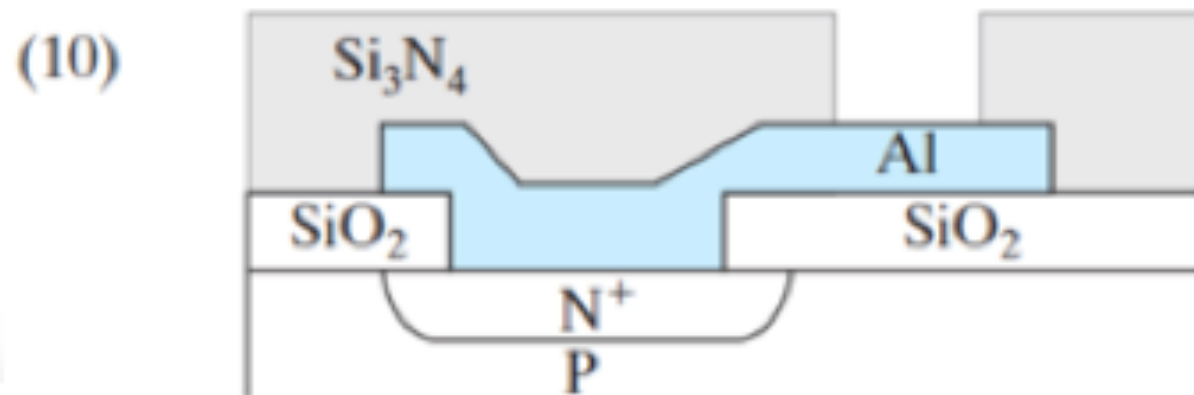
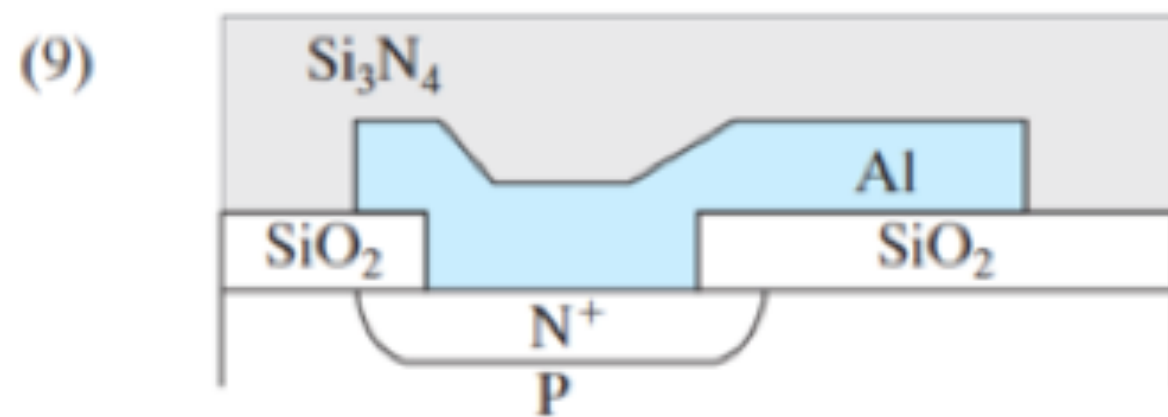
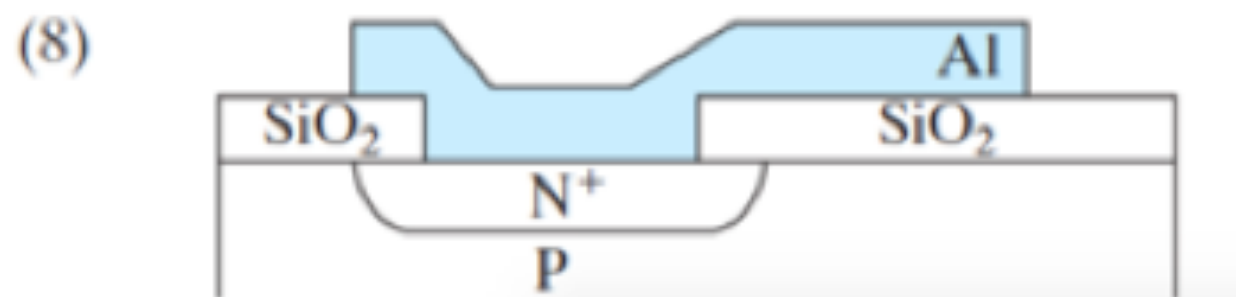
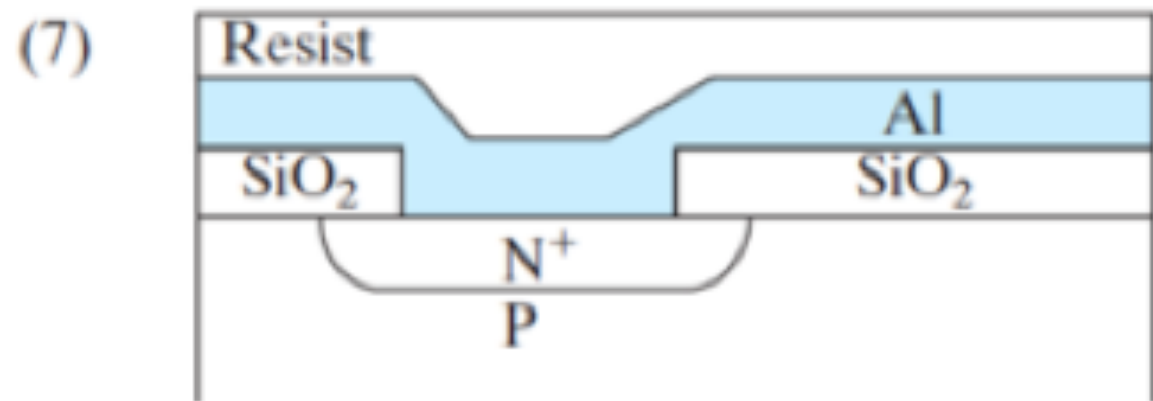
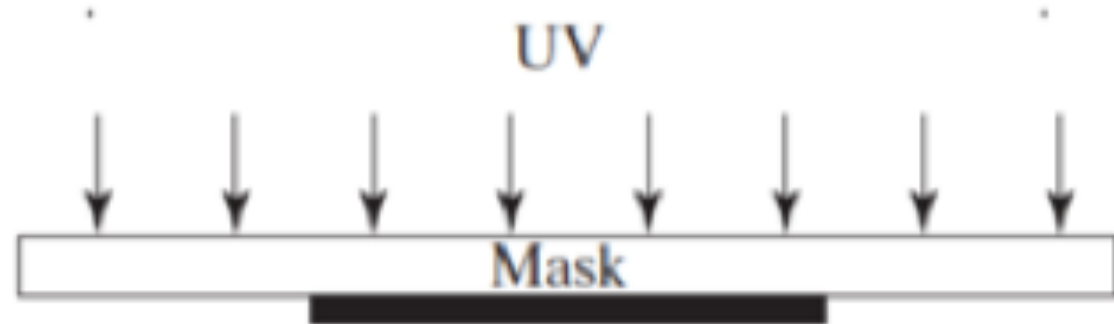
- ادوات نیمه هادی بر روی ویفرهای نیمه هادی ساخته می شوند.

- روابط مربوط به نیمه هادی ها برای بررسی ادوات نیمه هادی مورد استفاده قرار می گیرند

مراحل ساخت پیوند pn



مراحل ساخت پیوند pn

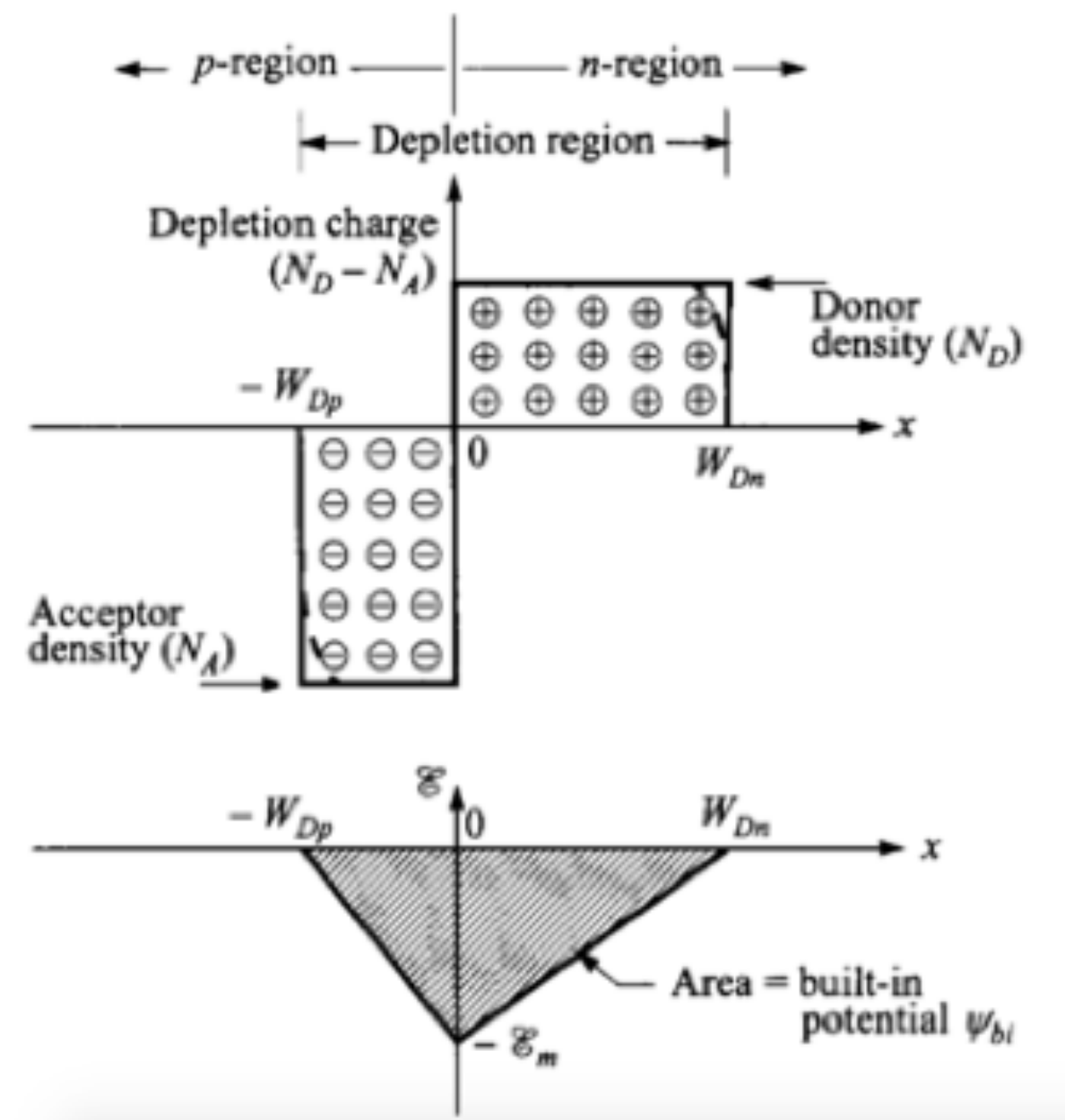


پیوند تیز - Abrupt

$$\rho = \begin{cases} -qN_A & -W_{Dp} < x < 0 \\ +qN_D & 0 < x < W_{Dn} \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

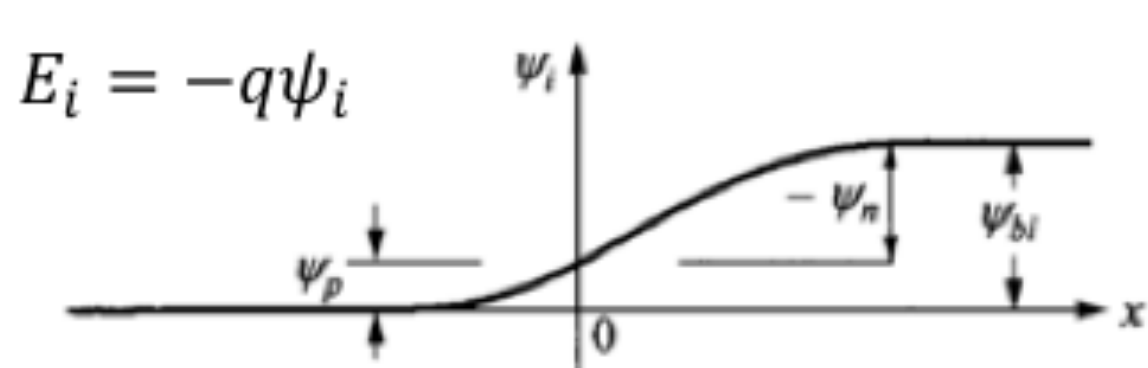
$$\frac{d^2 \psi_i}{dx^2} = -\frac{dE}{dx} = -\frac{\rho}{\epsilon_s}$$

$$E = \begin{cases} -\frac{qN_A(x + W_{Dp})}{\epsilon_s} & -W_{Dp} < x < 0 \\ -E_m + \frac{qN_D x}{\epsilon_s} & 0 < x < W_{Dn} \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$



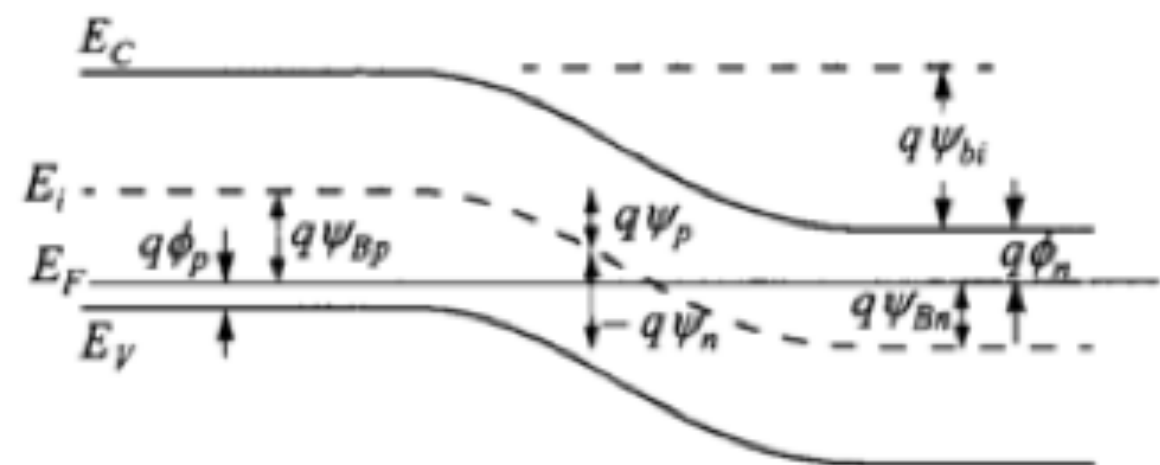
$$\psi_i = \begin{cases} \frac{qN_A}{2\epsilon_s} (x + W_{Dp})^2 & -W_{Dp} < x < 0 \\ \psi_i(0) + \frac{qN_D x}{\epsilon_s} \left(W_{Dn} - \frac{x}{2} \right) & 0 < x < W_{Dn} \\ \psi_{bi} & x > W_{Dn} \end{cases}$$

پیوند تیز - Abrupt



$$\psi_p = \frac{qN_A W_{Dp}^2}{2\epsilon_s} \quad \psi_n = \frac{qN_D W_{Dn}^2}{2\epsilon_s}$$

$$\psi_{bi} = \psi_p + \psi_n = \psi_i(W_{Dn}) = \frac{E_m}{2} W_D$$



$$W_D = W_{Dp} + W_{Dn}$$

$$E_m = \frac{qN_A W_{Dp}}{\epsilon_s} = \frac{qN_D W_{Dn}}{\epsilon_s}$$

عرض نواحی تخلیه

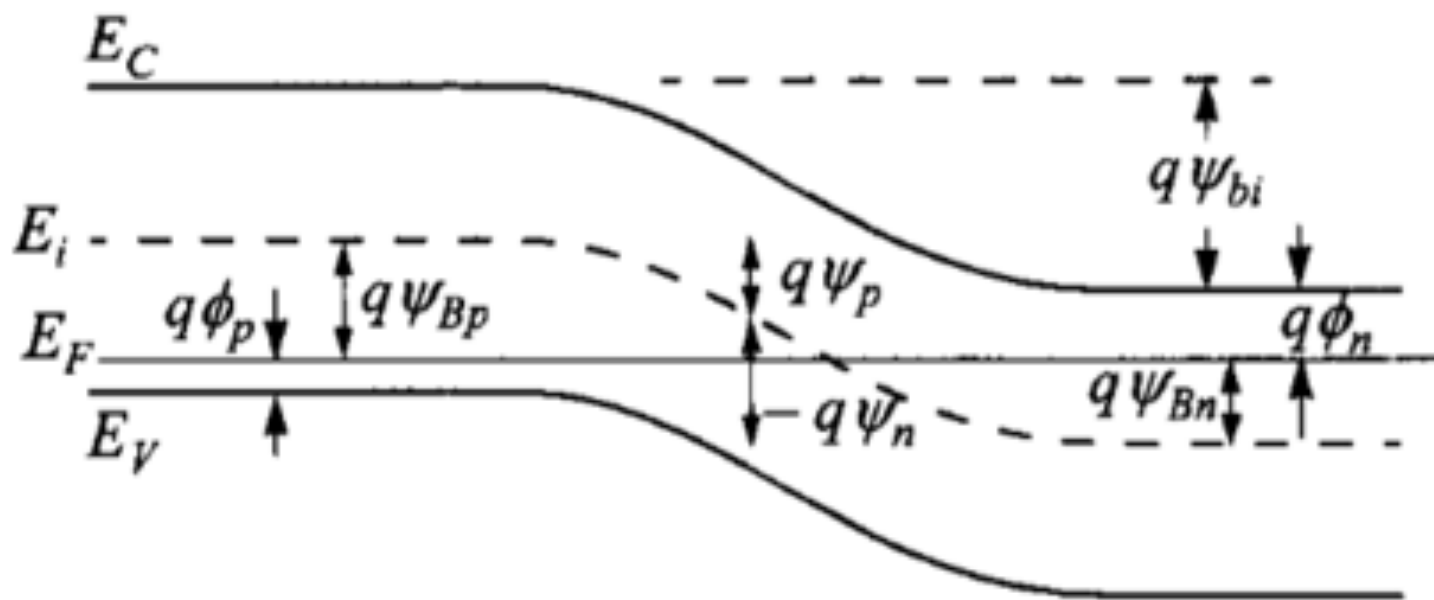
$$\psi_{bi} = \frac{E_m}{2} W_D, \quad E_m = \frac{q N_A W_{Dp}}{\epsilon_s}$$

$$W_D = W_{Dp} + W_{Dn}, \quad N_A W_{Dp} = N_D W_{Dn}$$

$$W_{Dp} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(\psi_{bi} - V)}{q} \frac{N_D}{N_A(N_A + N_D)}}$$

$$W_{Dn} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(\psi_{bi} - V)}{q} \frac{N_A}{N_D(N_A + N_D)}}$$

$$W_D = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(\psi_{bi} - V)}{q} \frac{N_A + N_D}{N_A N_D}}$$



$$q\psi_{bi} = E_g - q\phi_n - q\phi_p \Rightarrow \psi_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

پیوند یک طرفه

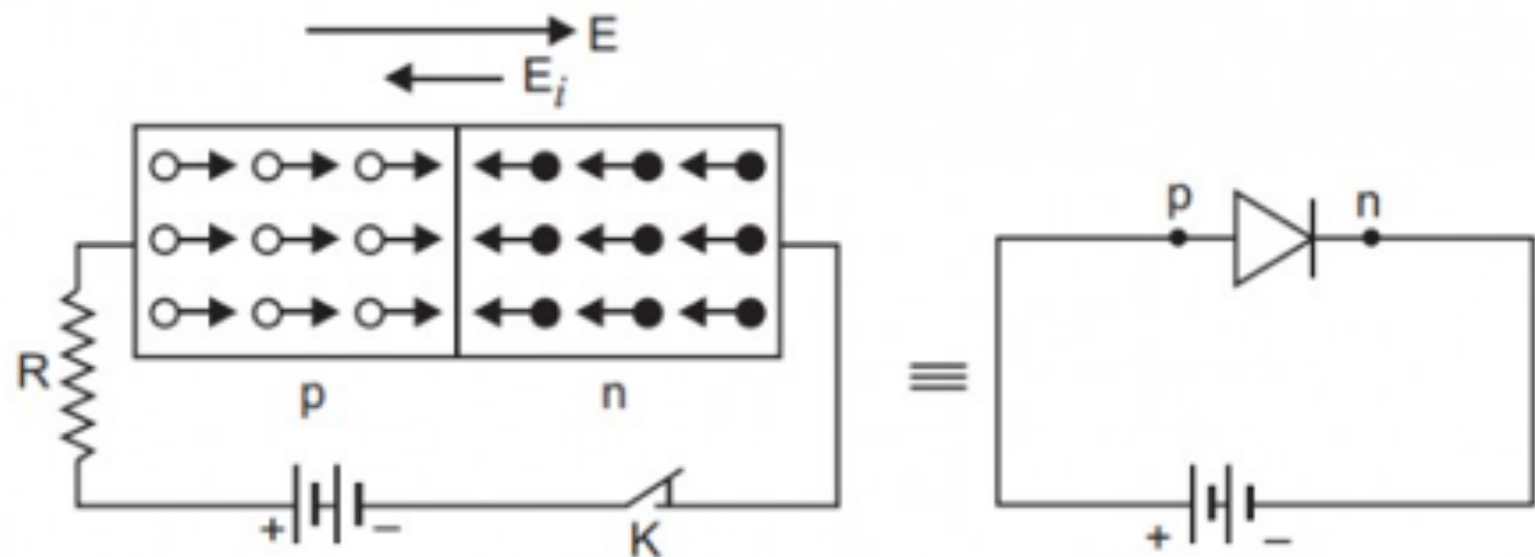
• دوپینگ در یک سمت بسیار بیشتر است: n^+p, p^+n

• عرض ناحیه تخلیه در سمتی که دوپینگ بیشتر است قابل صرف نظر کردن است:

$$N_A W_{Dp} = N_D W_{Dn}$$

• عرض ناحیه تخلیه در سمتی که دوپینگ کمتر است قرار می‌گیرد: $W_D = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(\psi_{bi} - V)}{qN}}$

اعمال ولتاژ



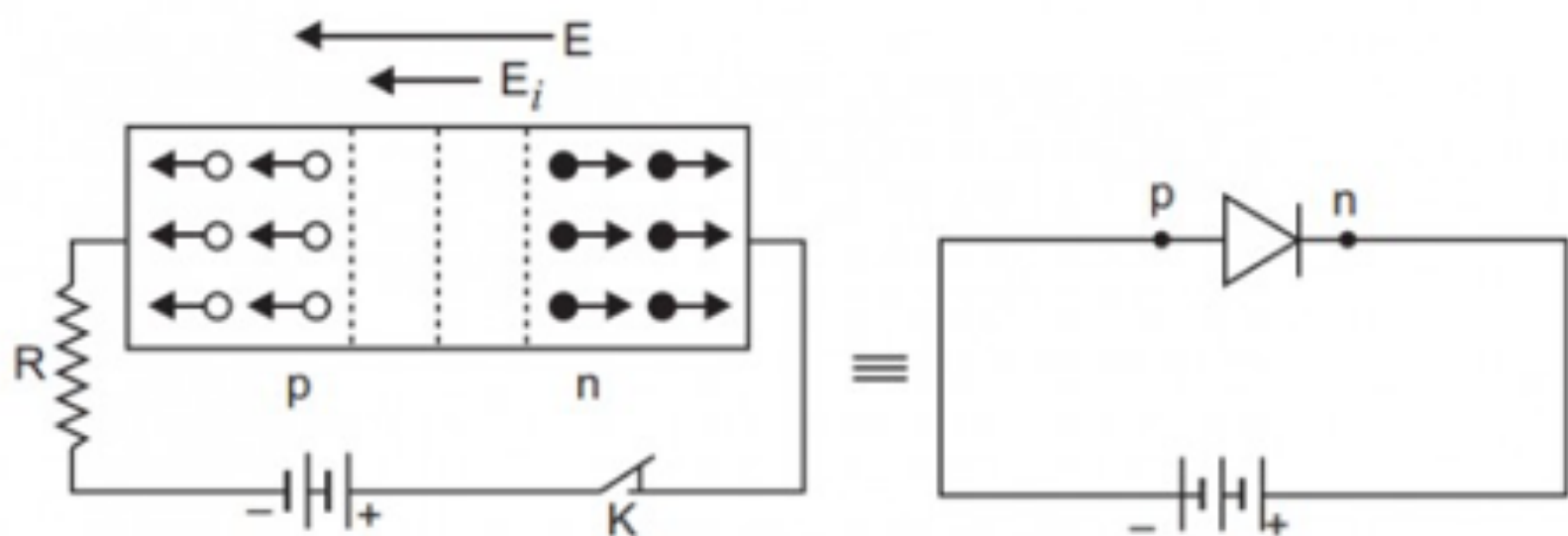
Forward current

$$W_{Dp} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(\psi_{bi} - V)}{q} \frac{N_D}{N_A(N_A + N_D)}}$$

$$W_{Dn} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(\psi_{bi} - V)}{q} \frac{N_A}{N_D(N_A + N_D)}}$$

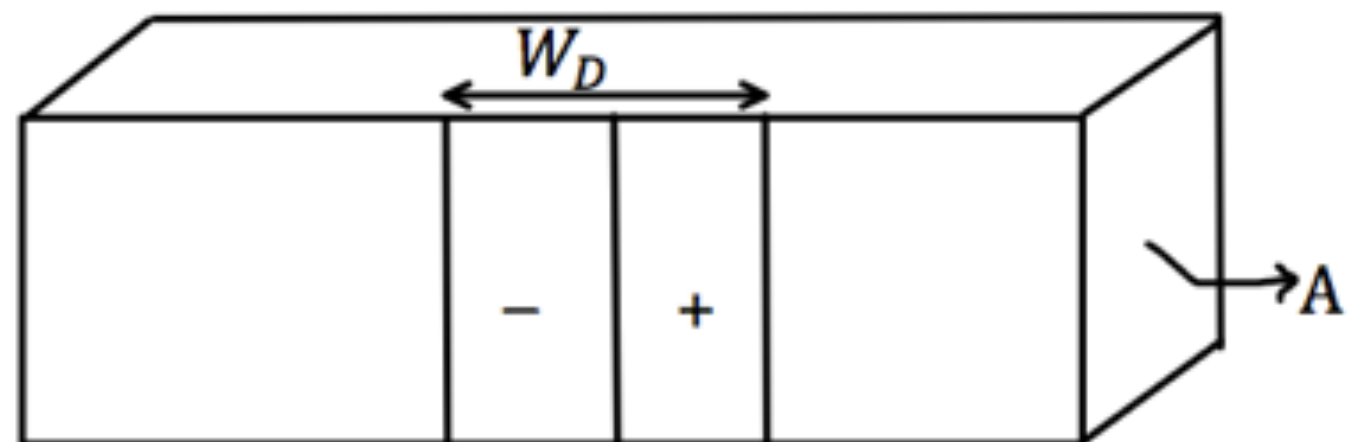
$$W_D = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(\psi_{bi} - V) N_A + N_D}{q N_A N_D}}$$

ولتاژ اعمالی با پلاریته
 قراردادی: V



Reverse current

Reverse biasing



$-W_{Dp}$ 0 W_{Dn}

ρ — qN_D

$-qN_A$

x

خازن ناحیه تخلیه:

$$W_{Dn} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(\psi_{bi} - V)}{q} \frac{N_A}{N_D(N_A + N_D)}}$$

$$Q_D = \int_0^{W_{Dn}} \rho dx$$

$$= \int_0^{W_{Dn}} qN_A dx = qN_A W_{Dn}$$

$$C_D = \frac{dQ_D}{dV} = \frac{\epsilon_s}{W_D}$$

خازن تخلیه بر واحد سطح:

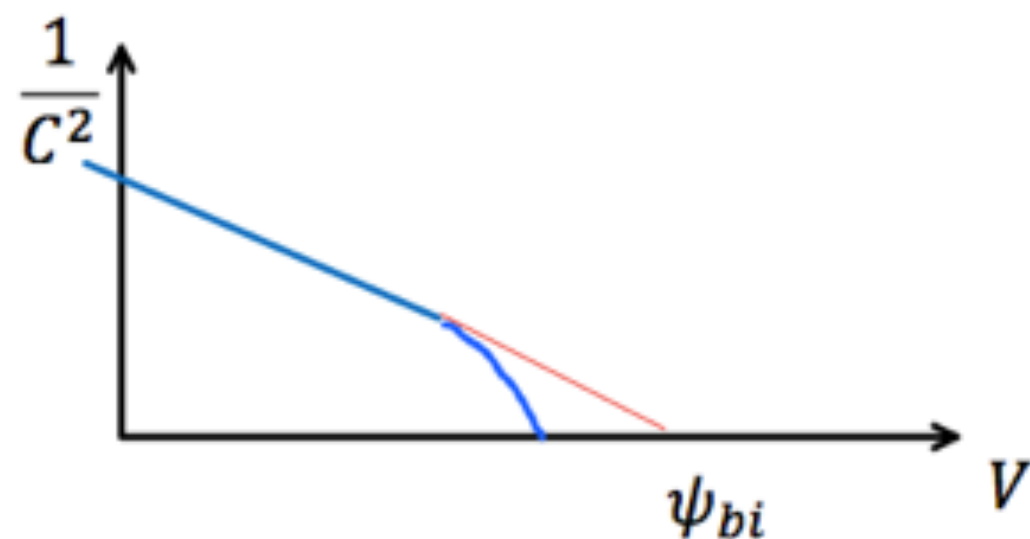
خازن ناحیه تخلیه در پیوند یک طرفه:

$$W_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s(\psi_{bi} - V)}{qN}}$$



$$C_D = \frac{\varepsilon_s}{W_D} = \sqrt{\frac{q\varepsilon_s N}{2(\psi_{bi} - V)}}$$

$$\frac{1}{C_D^2} = \frac{2}{q\varepsilon_s N} (\psi_{bi} - V)$$



خازن دیگری نیز در مدل پیوند pn وجود دارد که در بایاس مستقیم خود را بیشتر نشان می دهد.